

様式3 平成26年度 かき処理・加工施設監視計画及び監視結果(再掲)

	施設数	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			年間		
		設定監視 計画件数 (a)	監視実 施件数 (b)	監視実 施率(% (b/a)	設定監視 計画件数 (c)	監視実 施件数 (d)	監視実 施率(% (d/c)	設定監視 計画件数 (e)	監視実 施件数 (f)	監視実 施率(% (f/e)	設定監視 計画件数 (g)	監視実 施件数 (h)	監視実 施率(% (h/g)	設定監視 計画件数 (h)=(a+c+ e+g)	監視実 施件数 (i)=(b+d+f +h)	監視実 施率(% (i/h)
かき処理場	72	5	4	80%	41	73	178%	103	71	69%	23	39	170%	172	187	109%
かき入札場	3	0	0	-	1	0	0%	3	2	67%	2	1	50%	6	3	50%
かき袋詰め加工	70	0	5	-	36	48	133%	100	79	79%	56	51	91%	192	183	95%
合計	145	5	9	180%	78	121	155%	206	152	74%	81	91	112%	370	373	101%